

Протокол онлайн зустрічі

керівництва Фізико-технічного інституту (ФТІ) з представниками роботодавця
Samsung R&D Institute Ukraine (SRK)

№6/2021 від 04.06.2021

Присутні: директор ФТІ Новіков О.М., відповідальна по ФТІ за співпрацю з роботодавцями Носок С.О., в.о. завідувачки новостворюваної (з 1.07.2021 р.) кафедри математичного моделювання і аналізу даних Куcssуль Н.М.

Запрошені: Віце-президент з технологій та розробок SRK Фісуненко А.Л., керівник напрямку Visual Intelligence Литвиненко С., керівник напрямку Security Мохонько О., керівник R&D Operations Безнощенко Ю., відповідальний за співпрацю з університетами SRK Ковальчук А.О.

Питання, що обговорювались:

1. Обговорення можливих напрямків співпраці кафедри математичного моделювання і аналізу даних з Samsung R&D Institute Ukraine.
2. Обговорення питання навчання в очній аспірантурі випускника ФТІ і співробітника Samsung R&D Institute Ukraine Оніщенка Антона без відриву від виробництва.

Виступили:

В.о. завідувачки новостворюваної (з 1.07.2021 р.) кафедри математичного моделювання і аналізу даних Куcssуль Н.М. з пропозицією:

- 1) співпраці в рамках створення освітньої програми акцентованої на математичні моделі;
- 2) підтримки і допомоги в створенні лабораторії штучного інтелекту на базі кафедри математичного моделювання і аналізу даних при ФТІ;
- 3) підтримки майбутнього аспіранта Оніщенка А. поєднувати роботу в Samsung R&D Institute Ukraine з очним навчанням в аспірантурі.

Відповідальний за співпрацю з університетами SRK Андрій Ковальчук з запитанням, в чому полягає підтримка в створенні лабораторії.

В.о. завідувачки кафедри математичного моделювання і аналізу даних Куcssуль Н.М.: для початку хотілось би отримати при можливості Лист-підтримки, а в майбутньому можливо обладнання для лабораторії.

Віце-президент з технологій та розробок SRK Андрій Фісуненко:

- 1) готові взаємодіяти, зацікавлені в створенні лабораторії;

2) підтримуємо вступ до очної аспірантури нашого співробітника Оніщенка А.

Ухвалили:

1. ФТІ надсилає офіційний лист від Міністерства щодо створення лабораторії.
2. Samsung R&D Institute Ukraine у відповідь готує Лист-підтримки.
3. Допомогти Оніщенку А. в поєднанні очного навчання в аспірантурі і роботі в компанії Samsung R&D Institute Ukraine.

Головуючий

Секретар зустрічі

Представники компанії



Олексій НОВІКОВ

Світлана СОСОК

Андрій ФІСУНЕНКО